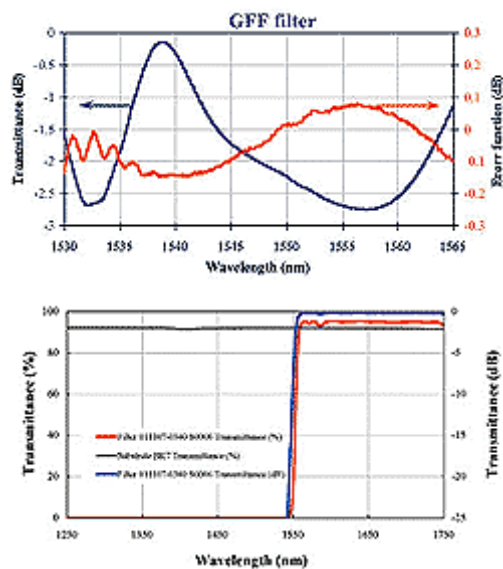


光学薄膜形成装置

Optical Thin film Coater

SPOC-1100R



装置概要应用

用于截止滤光片,分束器,抗反射膜等。

特 征

- 80 点式光学膜厚计
- 利用两个扩散泵和一个低温冷凝器缩短排气时间，快速达到高真空状态
- 利用射频离子源及中和器实现离子辅助沉积
- 用两个电子枪作为蒸发源
- 6 点式水晶传感器
- 高稳定性光学膜厚计
- 利用自动蒸镀控制系统实现从排气开始到蒸镀为止的全程自动蒸镀